Method and device for luminescence spectroscopy and material microprocessing of fixed and moving molecules, particles and objects

Patent number:

DE4326181

Publication date:

1995-02-09

Inventor:

STELZER ERNST H K DR (DF): I FCI FRC NORBERT

DR (DE); SEEGER STEFAN DR (DE)

Applicant:

EUROP LAB MOLEKULARBIOLOG (DE)

Classification:

- international:

G01N21/64: B23K26/00: G01N15/10

- european:

B23K26/00: G01N21/64H Application number: DE19934326181 19930804

Priority number(s): DE19934326181 19930804

Abstract of DE4326181

The present invention relates to a method and a device for luminescence analysis and material microprocessing of fixed and moving molecules, particles and objects. The combination of light pressure forces for fixing or moving objects and fluorescence microscopy and the combination with material processing has to date been carried out with at least two light sources, on the one hand a laser which produces the forces, i.e. is used as a photonic forceps (tweezers), and on the other hand a further light source, for example a halogen lamp, with the aid of which the fluorescence is excited or a light source, for example a pulsed nitrogen laser, which is used for material processing. The use of a pulsed laser which can fix objects without interference and also allows multiphoton excitation of luminescence and can be used for material microprocessing, leads to a simple design with only one light source and, furthermore, leads to high spatial resolution in the z direction.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Offenlegungsschrift _® DE 43 26 181 A 1

(51) Int. Cl.6: G 01 N 21/64 B 23 K 26/00

G 01 N 15/10



DEUTSCHES

PATERTART

P 43 26 181.7 Aktenzeichen: Anmeldetag: 4. 8.93 9. 2.95 Offenlegungstag:

(7) Anmelder:

Europäisches Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL), 69117 Heidelberg, DE

② Erfinder:

Stelzer, Ernst H.K., Dr., 69126 Heidelberg, DE; Leclerc, Norbert, Dr., 69120 Heidelberg, DE; Seeger, Stefan, Dr., 69221 Dossenheim, DE

66 Entgegenhaltungen:

DE	42 39 016 A1
FR	26 28 530 A1
US	50 34 613
EP	04 40 342 A2
EP	03 07 940 A1
FP	00 56 426 A2

Seeger, S.;

et.al.: Application of Laser Optical Tweezers in Immunology and Molecular Genetics. In:Cytometry 12, 1991, S.497-504; MISAWA, Hiroaki; et.al.: Laser Manipulation and Ablation of a Single

Microcapsule in Water. In: J.An.Chem.Soc. 113, 1991, S.7859-7863; Stein, Philip G.;

et.al.: Spectre II: General-Pur- pose Microscope Input for a Computer. In: Science, Vol. 166, S.328-333; VIGO:

et. al.: Quantitative microfluorometry of isolated living cells with pulsed excitation: Development of an effective and relatively inexpensive instrument. In: Rev.Sci.Instrum. 58, (8), August 1987, S.1433-1438; Luxon James T. and David E. Parker: Industrial Lasers and their Applications, 2. Aufl., 1992, Prentice Hall Incorp., S. 147-153;

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (A) Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzspektroskopie und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Die vorliegende Erfindung Deutste ein Vorsichtung zur Lumineszenzanalyse und MaterialmikrobearVorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten. Die Kombination von Lichtdruckkräften zur Fixierung oder Bewegung von Objekten und Fluoreszenzmikroskopie sowie die Kombination mit Materialbearbeitung wird bisher mit mindestens zwei Lichtquellen ausgeführt, zum einen ein Laser, der die Kräfte erzeugt, also als photonische Pinzette dient, zum anderen eine weitere Lichtquelle, z. B. eine Halogenlampe, mit deren Hilfe die Fluoreszenz angeregt wird bzw. eine Lichtquelle, z. B. ein gepulster Stickstofflaser, der zur Materialbearbeitung dient. Die Verwendung eines gepulsten Lasers, der zerstörungsfrei

Objekte fixieren kann, als auch Mehrphotonenanregung von Lumineszenz ermöglicht, und zur Materialmikrobearbeitung genutzt werden kann, führt zu einem einfachen Aufbau mit nur einer Lichtquelle und darüber hinaus zu hoher räumlicher Auflösung in z-Richtung.

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung mit einem neuartigen Aufbau für die Fixierung oder Bewegung von Objekten und Molekülen und gleichzeitiger Anregung und Beobachtung von Lumineszenz. Darüber hinaus ist die Mikrobearbeitung möglich. Es handelt sich um eine photonische Pinzette, die für Lumineszenzspektroskopie geeignet ist.

Der mechanische Druck von Photonen ist unter Ver- 10 wendung alltäglicher Lichtquellen wie Glühlampen oder die Sonne nicht meßhar. Erst der Einsatz von Lasern ermöglicht den makroskopischen Nachweis von Kräften auf Oberflächen, die von Photonen herrühren, da Laser Licht mit sehr hoher Photonendichte emittie- 15 ren. So wurden mit Argonionen-Lasern Atome beschleunigt. Partikel, deren Brechungsindex größer ist, als der der Umgebung, erfahren in der Nähe des Laserstrahls eine Kraft aufgrund der gaußförmigen Intensitätsverteilung des Laserstrahls und werden deshalb in 20 das Zentrum des Laserstrahls beschleunigt. Diese Lichtdruckgradienten lassen sich durch die Fokussierung des Laserstrahls nutzen, um Objekte in den Fokus zu beschleunigen und dort zu fixieren, da hier Lichtdruckkräfte erzeugt werden, die aus allen Richtungen in die Nähe 25 des Fokus gerichtet sind (Ashkin und Dziedzic, Science 235, 1517 (1987)). Wird Licht mit einer Wellenlänge im nahen Infrarot verwendet (z. B. 1064 nm), können auch biologische Partikel mit dieser photonischen Pinzette manipuliert werden, ohne daß das biologische Material 30 zerstört wird, da Licht dieser Wellenlänge nur schwach absorbiert wird (in der Literatur wird die Technik auch optische Pinzette oder optische Falle genannt).

So wurden Bakterien in einem Laserfokus fixiert, Strukturen in lebenden Zellen manipuliert und Zellen 35 oder Chromosomen und Chromosomenfragmente bewegt (z. B. Ashkin und Dziedzic, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 86, 7914 (1989)). Von Visscher et al. wurde eine Mehrstrahlpinzette beschrieben, die mit Spiegeln einen Laserstrahl mit hoher Frequenz auf mehrere Positionen 40 aufteilt und somit Lichtdruckgradienten an mehreren Positionen lokalisiert (Visscher, Brakenhoff und Krol, Cytometry 14, 105-114 (1993)).

Seeger et al. beschrieben erstmals ein Experiment, nik kombiniert wurde. Hier wurden humane T-Helferzellen mit einem Antikörper markiert, an den ein Lumineszenzfarbstoff angekoppelt war. Der Antikörper erkannte und koppelte an die CD4-Struktur auf der Oberfläche von T-Helfer-Zellen. Danach wurde die Lumines- 50 zenz mit einer Quecksilberlampe angeregt, und so markierte (T-Helfer-)zellen von nicht markierten Zellen unterschieden. Anschließend konnten T-Helferzellen mit der photonischen Pinzette selektiert werden (Seeger, S. et al. Cytometry 12, 497 - 504 (1991).

Ein Nachteil dieses Verfahrens ist, daß neben einer Lichtquelle für die Erzeugung der Lichtdruckgradienten, also der photonischen Pinzette, eine zweite Lichtquelle zur Anregung der Lumineszenz benötigt wird. elemente, z. B. ein Umschaltspiegel oder halbdurchlässiger Spiegel erforderlich. Die Beleuchtung durch eine Lampe erlaubt keine räumliche Auflösung in z-Richtung bei der Lumineszenzmikroskopie.

Die Lösung besteht darin, sowohl für die photonische 65 Pinzette, also die Erzeugung der Lichtdruckkräfte, als auch für die Anregung der Lumineszenz die gleiche Lichtquelle zu verwenden. Für biologische Anwendun-

gen, daß heißt die Manipulation von biologischen Objekten, ist dabei eine Wellenlänge im nahen infraroten Wellenlängenbereich zu wählen, da hier der Absorptionskoeffizient klein genug ist, um bei entsprechend gewählter Laserleistung keine Schädigung des biologischen Materials zu verursachen.

Durch die Fokussierung eines gepulsten Laserstrahls können sehr hohe Photonendichten im Fokus erreicht werden, so daß Mehrphotonenprozesse auftreten. Entsprechend ist es möglich, z. B. Zweiphotonenprozesse zur Anregung von fluoreszierenden Molekülen, Partikeln und Objekten zu nutzen. Geeignete Luminophore, die z. B. als Markermoleküle an Partikel und Makromoleküle gekoppelt sind, können so durch die Strahlung zur Lumineszenz angeregt werden. So kann ein fokussierter, gepulster Laser zur Generierung von Lichtdruckkräften, also als photonische Pinzette genutzt werden, und gleichzeitig zur Anregung von Lumineszenz.

Wird ein Laser benutzt, der sowohl im kontinuierlichen als auch im gepulsten Betrieb arbeitet, kann er im kontinuierlichen Betrieb als photonische Pinzette eingesetzt werden. Im gepulsten Betrieb kann der Laser als photonische Pinzette und gleichzeitig zur Anregung von Lumineszenz genutzt werden. Selbstverständlich kann der Laser auch im gepulsten Betrieb nur als photonische Pinzette eingesetzt werden oder nur zur Anregung von Lumineszenz.

Weiterhin kann auch im gepulsten Betrieb Material bearbeitet oder abgetragen werden. So ist es z. B. möglich, gefüllte Kugeln mit der photonischen Pinzette an einen bestimmten Ort zu transportieren, um dann mit dem gleichen Laser durch Umschalten des Lasers auf gepulsten Betrieb, die Kugel zu zerstören und den Inhalt freizusetzen. Die Kugel kann aber auch im gepulsten Betrieb transportiert werden und dann durch Erhöhung der Pulsleistung zerstört werden. Es ist möglich, mit einem einzigen Laser alle Möglichkeiten, wie photonische Pinzette, Lumineszenzanregung, Materialmikrobearbeitung gleichzeitig oder nacheinander durch Variation der Pulsenergie oder Umschalten des Laserbetriebs von kontinuierlichen oder gepulsten Betrieb zu nutzen, oder eine Auswahl daraus.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Bearbeitung von indem die photonische Pinzette mit Lumineszenztech- 45 fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten, bestehend aus

- a) einer Lichtquelle und Optik zur Herstellung von Lichtdruckgradientenkräften, Anregung von lumineszierenden Molekülen, Partikeln und Objekten und Mikrobearbeitung
- b) einer Abbildungsoptik
- c) einer Strahlpositionierungseinrichtung
- d) einem oder mehreren Spiegeln und/oder Filtern
- e) einem oder mehreren Lumineszenzfarbstoffen, die durch das Licht der Lichtquelle zur Emission von Lumineszenzlicht angeregt werden können.

Als Lichtquellen kommen alle Lichtquellen in Frage, Entsprechend ist auch eine erhöhte Zahl optischer Bau- 60 die genügend Leistung besitzen, genügend hohe Photonendichten und Licht bei einer Wellenlänge emittieren, die das Objekt nicht zerstören. Insbesondere sind gepulste Nd: YAG-Laser und Diodenlaser geeignet. So können z. B. Q-switch gepulste Nd: YAG-Laser eingesetzt werden, die sich auch auf kontinuierlichen Betrieb umschalten lassen. Im kontinuierlichen Betrieb kann der Laser als photonische Pinzette eingesetzt werden. Wird der Laser auf gepulsten Betrieb umgeschaltet, so ist

4

3

neben den Lichtdruckkräften, also dem Einsatz als photonische Pinzette, gleichzeitig Mehrphotonenanregung von fluoreszierenden Molekülen möglich. Selbstverständlich können auch Laser, die mit anderen Techniken gepulst werden, eingesetzt werden.

Für die Fluoreszenzanregung ist es vorteilhaft, Mehrphotoneneffekte, insbesondere Zweiphotoneneffekte zu nutzen. Dies hat den Vorteil, daß mit z. B. 1064 nm Anregungslicht lumineszierende Moleküle, Partikel und Objekte, deren Absorption um 532 nm liegt, angeregt werden können. Somit kann bei einer Emissionswellenlänge im Bereich von einigen zehn Nanometern uber der verdoppelten Anregungswellenlänge (z. B. 570 nm) Streulicht weitgehend diskriminiert werden, da die Photonendichte für eine Zweiphotonenanregung nur in einem eng begrenzten Volumen des Laserfokus genügend groß ist. Darüberhinaus läßt sich das Laserlicht aufgrund der sehr unterschiedlichen, weiter im Roten liegenden Wellenlänge sehr gut durch Filter diskriminieren.

Die Nutzung der Mehrphotonenfluoreszenzanregung bietet zudem den Vorteil höherer räumlicher Auflösung in z-Richtung im Vergleich zu gewöhnlicher Anregung der 1-Photonenfluoreszenz, da die Übergangswahrscheinlichkeit für Zweiphotonenanregung sich mit dem Quadrat der Intensität verändert. So kann Fluoreszenz in einem kleinen Bereich des Laserfokus angeregt werden.

Darüberhinaus ist diese Technik geeignet, Objekte abzurastern, indem der Laserstrahl mit Hilfe von Spiegeln lateral und das Objekt axial bewegt wird. So kann 30 in drei Dimensionen konfokal gerastert und abgebildet werden

Der im Folgenden beschriebene Aufbau ermöglicht die Erzeugung von bis zu 10 unabhängigen Strahlen mit einem Laser durch repetitives schnelles Anfahren der 35 gewählten Positionen. Die Positionen sind unabhängig definierbar durch die drei Raumkoordinaten, die Laserleistung, die Auswahl kontinuierlicher Laserbetrieb oder gepulster Betrieb und im Fall von gepulstem Betrieb zusätzlich durch die Repetitionsrate.

Ausführungsbeispiel

Als Abbildungsoptik wird ein handelsübliches inverses Mikroskop verwendet, daß für Fluoreszenzmikro- 45 skopie tauglich ist (Fig. 1). Ein diodengepumpter Nd: YAG-Laser, der sowohl im kontinuierlichen als auch gepulsten Modus betrieben werden kann, wird durch den Fluoreszenzeingang über steuerbare Spiegel und einen Umlenkspiegel im Mikroskop in das Mikro- 50 skopobjektiv geführt. Durch das Mikroskopobjektiv, durch das das Objekt auch abgebildet wird, wird der Laserstrahl fokussiert. Natürlich kann der Laser auch durch eine zweite fokussierende Optik eingekoppelt werden, die nicht zur Abbildung des Objekts dient. Im 55 kontinuierlichen Betrieb des Nd: YAG-Lasers können mikroskopische Partikel im Fokus fixiert werden. Durch Bewegen des Objekttisches bei fixiertem Laserstrahl oder Bewegen des Laserstrahls z. B. mit Hilfe der Spiegel, kann das fixierte Objekt relativ zu seiner Umgebung 60 bewegt werden und das Instrument kann als photonische Mehrstrahlpinzette eingesetzt werden. Selbstverständlich kann die Einkopplung des Lasers auch ohne steuerbare Spiegel durchgeführt werden.

Wird der Laser im gepulsten Modus betrieben, bleiben die Lichtdruckkräfte bestehen, die Photonendichte wird jedoch soweit erhöht, daß Mehrphotonenanregung von Fluoreszenz möglich ist. So wurden z. B. fluores-

zenzmarkierte Zellen mit dieser Technik fixiert und identifiziert. Darüberhinaus können bei genügend hoher Photonendichte z.B. im Fokus fixierte Latexpartikel zerstört werden.

Beschreibung zur Abb. 1

- 1) axial computergesteuert verstellbarer Objekttisch
- 2) Mikroskopobjektiv
- 3) dichroitischer Spiegel
- 4) Linse in der Epifluoreszenzeinrichtung des Mikroskops
- 5) Anpassungsoptik, die auch eine Rasterung des Objekts erlaubt
- 6) Rasterspiegel, die computergesteuert sind
- 7) Optik zur Strahlanpassung
- 8) Diodengepumpter Nd:YAG Laser, umschaltbar zwischen kontinuierlicher und gütegeschalteter (gepulster) Funktionsweise.

Patentansprüche

- Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten bestehend aus
 - a) einer Lichtquelle und Optik zur Herstellung von Lichtdruckgradientenkräften und Anregung von lumineszierenden Molekülen
 - b) einer Abbildungsoptik
 - c) einer Strahlpositionierungseinrichtung
 - d) einem oder mehreren Spiegeln und/oder Filtern
 - e) einem oder mehreren Lumineszenzfarbstoffen, die durch das Licht der Lichtquelle zur Emission von Lumineszenzlicht angeregt werden können.
- Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die verwendete Lichtquelle ein Laser ist.
- 3. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Laser gepulst ist oder zwischen gepulstem und kontinuierlichem Betrieb umschaltbar ist.
- 4. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Strahlen eingesetzt werden.
- 5. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlen computergesteuert positioniert werden
- 6. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 die Strahlen unabhängig voneinander bezüglich der
 drei Raumkoordinaten, der Laserleistung, der Laserbetriebsart (kontinuierlicher oder gepulster Betrieb), im Fall von gepulstem Betrieb der Repetitionsrate, und unabhängig bezüglich der Laserlei-

6

stung erzeugt werden können.

7. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Lumineszenzanregung durch Mehrphotoneneffekte verursacht wird.

8. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Objekt und die Lumineszenz kontokal abgebildet werden.

9. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Lumineszenzfarbstoffe eingesetzt werden, die durch Mehrphotoneneffekte angeregt werden können.

10. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Abbildungsoptik ein Mikroskop eingesetzt wird. 25 11. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Materialmikrobearbeitung mit hoher Pulsleistung durchgeführt wird.

12. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die Funktionen photonische Pinzette, Lumineszenzanalyse und Mikromaterialbearbeitung gleichzeitig oder nacheinander oder eine Auswahl daraus
gleichzeitig oder nacheinander ausgeführt werden.

13. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
weitere Lichtquellen, insbesondere Laser zur Mikrobearbeitung, gleichzeitig durch die selben optischen Bauelemente fokussiert werden.

14. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Laser zur Manipulation, Lumineszenzanalyse und Mikrobearbeitung durch die fokussierende Optik eingekoppelt wird, die auch als Abbildungsoptik dient.

15. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der oder die Laser zur Manipulation, Lumineszenzanalyse und Mikrobearbeitung nicht durch die fokussierende Optik eingekoppelt wird, die auch als Abbildungsoptik dient, sondern durch eine zweite fokussierende Optik eingekoppelt wird.

16. Verfahren und Vorrichtung zur Lumineszenzanalyse und Materialmikrobearbeitung von fixierten und bewegten Molekülen, Partikeln und Objekten nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mit einer oder mehreren Substanzen gefüllte transparente Kugeln transportiert, an einem definierten Ort zerstört und die Substanz freigesetzt wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

- Leerseite -

Nummer:

DE 43 26 181 A1 G 01 N 21/64

Int. CI.⁶: Offenlegungstag:

9. Februar 1995

Fig. 1:

